



UNIVERSITA' DEGLI STUDI di MESSINA
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale
Contrada Di Dio, 98166 - Messina (ITALIA)



AVVISO SECONDA SEDUTA PUBBLICA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO SEM DUAL BEAM COMPLETO DI ACCESSORI da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON 2007/2013 "CSEEM a3_00335 - Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility". CIG: 5495818C79 - CUP J41D11000110007

In relazione alla procedura in oggetto, si comunica che l'inizio delle operazioni di gara, in seconda seduta pubblica, si terrà giorno **24 febbraio 2014** alle **h. 15.00** presso la Sala Riunioni della Segreteria Amministrativa del Dipartimento D.I.E.C.I.I Blocco C 9° piano.



Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Tiziana Crisafulli
